

## ⑪ 公開特許公報 (A) 昭62-12940

⑤Int.Cl.<sup>4</sup>

G 11 B 7/26

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)1月21日

8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑤発明の名称 ディスク貼合せ装置

⑥特願 昭60-150704

⑦出願 昭60(1985)7月9日

⑧発明者 中野 匠二 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑨出願人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

⑩代理人 弁理士 中尾 敏男 外1名

## 明細書

## 1. 発明の名称

ディスク貼合せ装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 接着剤にて貼合わせるべきディスクを真空吸引して平坦に保持する保持台と、前記保持台の中央に位置して前記ディスクのセンタ穴のエッジを位置決めするセンタボスと、前記センタボスの側面でディスク貼合せ面の高さに円周状に形成されたスリットから前記接着剤を真空吸引する内周吸盤機構と、前記ディスクの外周と対向する位置でディスク貼合せ面に沿って形成されたスリットから前記接着剤を真空吸引する外周吸盤機構と、前記ディスクを上下面から押圧する押圧機構とを備えたことを特徴とするディスク貼合せ装置。

(2) センタボスをテープ状とし、そのテープ角度を3°以下に設定した特許請求の範囲第1項記載のディスク貼合せ装置。

(3) センタボスとして金属を用い表面にフッ化エ

チレン樹脂コーティングを施した特許請求の範囲第1項または第2項記載のディスク貼合せ装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明はオーディオレコード、ビデオディスク、情報ファイル等のディスク状情報記録媒体を貼合せて製造するディスク貼合せ装置に関する。

## 従来の技術

近年、オーディオレコード、ビデオディスク、情報ファイル等のディスクに貼合せ構造が広く利用されている。

以下、図面第2図を参照しながら、上述した従来のディスクの貼合せ装置の一例について説明する。

第2図において、1は貼合わされる2枚のディスクで、中央にセンタ孔を有する。2は例えば紫外線硬化型の接着剤である。3はディスク1を真空吸着し平面性を保つ保持台である。4はセンタピンで保持台3の中心に設置されている。5はば

ね、⑥はセンタボスで、センタピン④と嵌合すればねじにてディスク①のセンタ孔のエッジを押圧して位置決めする。⑦は押圧板でディスク①を押圧して接着剤②を圧延する。

上記従来例の貼合せ装置では、まず1枚のディスク①を保持台③にセンタボス⑥をガイドにして真空吸着する。次に、ディスク①上に接着剤②を塗布した後、もう一枚のディスクを重ねせる。最後に、押圧板⑦にてディスク①を押圧し接着剤②を貼合せ、面合体に圧延した後、接着剤②を硬化させてディスクを一体化する。

#### 発明が解決しようとする問題点

しかしながら、上記のような構成では、押圧板⑦にてディスク①を押圧して接着剤②を圧延する際にディスク①の端面から接着剤②がはみ出てしまい、ディスク①の表面に回り込んで汚してしまうことがあるため歩留りが良くないという欠点を有していた。

本発明は、貼合せ面から接着剤がはみ出してもディスクの表面へ回り込むことがなく、ディスク

しながら説明する。第1図中、第2図の各部と同様の作用をなすものには同一符号を付している。⑧は内周吸収機構で、センタボス⑥の中心軸に対して垂直に、センタボス⑥の側面でディスク貼合せ面の高さに円周上にスリットを設け、真空ポンプに接続して、ディスク貼合せ面からはみ出した接着剤②をこのスリットを介して内周吸収機構⑧で真空吸収する。⑨は外周吸収機構で、ディスク①の外周端面から100～200μmの間隔で対向させてディスク貼合せ面の高さに円周状にスリットを設置し真空ポンプに接続して、ディスク貼合せ面からはみ出した接着剤②をこのスリットを介して外周吸収機構⑨で真空吸収して除去する。

かかる本ディスク貼合せ装置によりディスク①を貼合せて製造するときには、まず、第1図に示すように、1枚のディスク①を保持台③にセンタボス⑥をガイドにして位置決めして載置し、真空吸着する。次に、ディスク①上に接着剤②を塗布した後、もう一枚のディスク①を重ねせる。

次に、内周吸収機構⑧と外周吸収機構⑨による

を歩留り良く製造することのできるディスク貼合せ装置を提供することを目的とする。

#### 問題点を解決するための手段

本発明の、ディスク貼合せ装置においては、ディスクの貼合せ面の内周部と外周部とにそれぞれ相対向させてはみ出した接着剤を真空吸引する吸収機構を設けたことを特徴とするものである。

#### 作用

このような構成によれば、ディスクの貼合せ面からはみ出した接着剤を吸収機構で真空吸引して除去してしまうため、接着剤がディスクの表面に誤って回り込むおそれなくすることができ、良好な貼合せを行うことができる。また、これにより、周囲の温度が変化したりディスクに厚さムラがあっても塗布すべき接着剤の量を変える必要がある場合でも、塗布量の調整が不要で、不要な接着剤は全て吸収除去でき、高品質のディスクを容易に歩留りよく製造できるものである。

#### 実施例

以下、本発明の一実施例について第1図を参照

真空吸引を開始した後、押圧板⑦でディスクを上下から押圧して接着剤②を貼合せ面の全面に圧延する。このとき、ディスク①の貼合せ面の内外周の端面からはみ出した接着剤②は内周吸収機構⑧と外周吸収機構⑨とによって吸収して除去する。それぞれの真密度は-600～-650 mHg程度、スリットの巾は0.5 mm程度で良好な実験結果が得られた。また、内周吸収機構⑧および外周吸収機構⑨は、それぞれディスク①の内外の周端面から隙間Sを介して設置されている。Sの値は、実験では50～200 μmで良好な結果が得られている。これは、もし接触してしまうと、ディスク①の内部の必要な接着剤②まで吸収してしまうおそれがあるからである。

最後に、押圧板⑦による押圧を終了した後に真空吸引を解除し、接着剤②を硬化させて2枚のディスクを一体化する。

接着剤②としては、紫外線硬化型、熱硬化型、嫌気性等の接着剤を用いることができる。

また、センタボス⑥の外側面はテープ状にし、

そのテーパ角度3°以下に設定することにより、位置決め精度および下方への接着剤の漏れ防止に効果的である。

また、センタボス6をステンレス鋼などの金属で作成し、表面にフッ化エチレン樹脂コーティングを施しておけば、後工程での接着剤の滑掃が容易となる。

#### 発明の効果

以上のように、本発明のディスク貼合せ装置は、センタボスの側面にディスク貼合せ面の高さに相対向させて円周状にスリットを設けて内周吸収機構を設け、ディスクの外周のディスク貼合せ面に沿って相対向させてスリットを設けて外周吸収機構を設けるように構成したので、ディスク貼合せ面の内周および外周の端面からはみ出た接着剤を効率良く直ちに真空吸収して除去することができ、接着剤がたれ落ちたりディスク表面に回り込むおそれなくすることができる。さらに、これにより、接着剤の塗布を微妙な調整をすることなく行うことができ、高品質のディスクを歩留り良く容

易にかつ効率的に製造することができるものである。

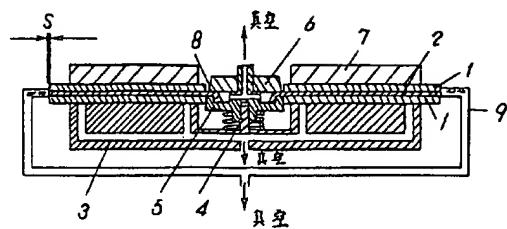
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のディスク貼合せ装置の一実施例を示す断面図、第2図は従来例のディスク貼合せ装置の断面図である。

1 ……ディスク、2 ……接着剤、3 ……保持台、  
4 ……センタピン、5 ……ばね、6 ……センタボス、  
7 ……押圧板、8 ……内周吸収機構、9 ……外周吸収機構。

代理人の氏名 弁理士 中尾敏男ほか1名

第1図	1…ディスク 2…接着剤 3…保持台 4…センタピン 5…ばね 6…センタボス	7…押圧板 8…内周吸収機構 9…外周吸収機構
-----	--	-------------------------------



第2図

